

分析機器部門講習会シリーズ

超薄切片作製入門 講習会 のお知らせ

透過電子顕微鏡用試料作製技術の基本である、超薄切片法（樹脂包埋試料のトリミング、ガラスナイフの作製、およびウルトラマイクロトームの操作）の実習です。

日 時：平成24年12月6日（木） 10:00～16:00

使用機器：ULTRACUT S

受講対象：超薄切片作製技術を修得したい方

講習内容：トリミング、ガラスナイフ作製、準超薄切片作製と染色、ウルトラマイクロトーム操作の実習

場 所：分析機器部門超微形態研究室2（研究棟2号館1階）

定 員：3名

受講料：無料

申込期間：平成24年12月5日（水）まで

申込方法：電子メールで、「講習会名（超薄切片作製入門）」「所属講座名」
「氏名」「内線番号」「電子メールアドレス」を明記の上、
yfujita@med.nagoya-u.ac.jp宛にお申込ください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当：（内線：2404、Email：@med.nagoya-u.ac.jp）

※Webでも講習会情報を掲載しています（<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>）